

監修者

藤原 毅夫 藤森 淳 勝藤 拓郎  
東京大学名誉教授 東京大学教授 早稲田大学教授

著者略歴

多々良 源 (たたら げん)

1983年 広島大学付属高等学校卒業

1992年 東京大学大学院理学系研究科物理学専攻博士課程修了,  
博士(理学)取得

1992年 東京大学大学院理学系研究科研究生

1994年 理化学研究所 基礎科学特別研究員

1996年 大阪大学大学院理学研究科 助手

2005年 首都大学東京大学院理工学研究科 准教授

2012年より

独立行政法人理化学研究所 創発物性科学研究センター(CEMS)  
チームリーダー(現職)

兼任として

Alexander von Humboldt 財団 奨学研究員(1998-1999),

科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業個人型研究さきがけ  
研究員(2004-2008)など

2019年6月15日 第1版発行

検印省略

物質・材料テキストシリーズ

スピントロニクスの物理  
場の理論の立場から

著者 ©多々良 源

発行者 内田 学

印刷者 馬場 信幸

発行所 株式会社 内田老鶴舎 〒112-0012 東京都文京区大塚3丁目34番3号

電話 (03) 3945-6781(代)・FAX (03) 3945-6782

<http://www.rokakuho.co.jp/>

印刷・製本/三美印刷 K. K.

Published by UCHIDA ROKAKUHO PUBLISHING CO., LTD.

3-34-3 Otsuka, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan

ISBN 978-4-7536-2314-3 C3042

U. R. No. 648-1